

JP1219575







HIGH FREQUENCY CHARACTERISTIC MEASURING INSTRUMENT

Patent Number:

JP1219575

Publication date:

1989-09-01

Inventor(s):

SATO KATSUYA

Applicant(s)::

ANRITSU CORP

Requested Patent:

□ JP1219575

Application Number: JP19880043291 19880227

Priority Number(s):

IPC Classification:

G01R31/26; G01R27/02; G01R27/26; G01R31/28

EC Classification:

Equivalents:

JP6103333B

Abstract

PURPOSE:To prevent unnecessary coupling and to accurately measure and evaluate the high frequency characteristics of an IC by arranging a radio wave absorber between an IC fitting base and the IC.

CONSTITUTION: The wafer type IC 1 is sucked with air and positioned and held on the IC fitting base 2, a metallic fixture 4 is provided above the fitting base 2 to fix a probe 3, and the radio wave absorber 5 is arranged between the IC 1 and fitting base 2. Here, a suction hole which couples with the fitting base 2 is formed in the radio wave absorber 5 and the IC 1 is held suctionally at a prescribed position through the suction hole. Then a signal is supplied from one input probe 3A of the probe 3 and led out of the other output probe 3B to measure the high frequency characteristics of the IC 1 and evaluate its performance. Consequently, the radio wave absorber 5 eliminates unnecessary coupling at the time of measuring the IC 1 by the probe 3 to prevent the characteristics of the measurement system from deteriorating.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

B日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A) 平1-219575

⑤Int. Cl. *

٠.,

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成1年(1989)9月1日

G 01 R 31/26

27/02

G - 7807 - 2G

スー7706-2G T-7706-2G T-7706-2G H-6912-2G審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

公発明の名称 髙周波特性測定装置

> 20特 頤 昭63-43291

22出 願 昭63(1988) 2月27日

饱発 明 者 佐藤 克 哉

東京都港区南麻布5丁目10番27号 アンリツ株式会社内

⑪出 願 人 アンリッ株式会社 東京都港区南麻布5丁目10番27号

13代 理 人 弁理士 西村 教光

1. 発明の名称

高周被特性制定装置

2.特許額求の範囲

入力および出力プローブ(3)の円方または片 方をIC (Integrated Circuit) (1)の各位号 端子に接触させて IC (1) の高周被特性翻定を 行う高周披特性難定装置において、

袋鼠本体に備えられた『C取付台(2)と『C (1)との間に電波吸収体(5)を記録したこと を特徴とする高周被特性測定整理。

3 . 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、入力および出力プローブの両方また は片方をICに接触させてICの高周被特性難定 を行う高周放特性制定装置(以下、副定装置と略 称する)に関するものである。

【従来の技術】

第4図は従来の課定装置の一幅造例を示してい δ.

この御定装置は、ウェーハ状のIC1を位置決 め機能するIC取付台2と、このIC取付台2の 上都に設けられ、ICIの裏面に接触して導通を 図るプローブ3を備えた固定金具4とによって板 略構成されている。 プロープ 3 は信号用導体 3 a とアース用導体3bからなり、信号用導体3mは ICIの各個母端子に按触するようになってい る。また、各プロープ3のアース用導体3bはア - ス接続用導体 3 c により先端近くで電気的に導 酒をもって挨続されている。

すなわち、この種の製定装置では、ICI内に 設けられた信号端子にプロープ3の信号用導体3 a を投触させて遅進を図り信号を入出力させるこ とで、ICIの高周被特性測定を行い、ICIの 性他を評価していた。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上述した従来の御定装置を用い た評価方法では、ICIをプロープ3で課定する とき、IC1を迫る電磁波がIC取付台2に不要 結合して第2回および第3回の点線に示すように 周披敷特性の各所でディップが生じ、ICIの高 周波特性を正確に選定し評価することができな かった。

そこで、本発明は上述した問題点に燃みてなされたものであって、その目的は、測定時に生じる不要結合をなくしてICの高周放特性を正確に測定し評価することができる測定装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため木発明による測定装置は、入力および出力プローブ3の四方または片方をIC (Integrated Circuit) 1の各個号線子に接触させてIC 1の高層被特性測定を行う高周被特性測定装置において、

装置本体に構えられたIC取付台2とIC1との間に電波吸収体5を配設したことを特徴としている。

[作用]

ICIの高周被特性難定時において、IC取付台2とICIとの間に配設された電波吸収体5

である。この電被吸収体 5 はフェライト、鉄を主成分材料とするものであり、ICIをプローブ3 で対定するとき生じる不要結合をなくし、測りりの特性が劣化するのを訪いでいる。これによる系の特性が劣化するのを訪いではる。また、この電気の電気であるとはIC取付台2 に連結する吸引保持されるようになっている。

ここで、第2図および第3図は本発明による測定数量と従来の測定数量の各々の周波数特性を示している。なお、このグラフにおいて、機能は周波数、 遊離は各々挿入損失、定在波を示しており、実態は本発明による測定数量の周波数特性を示している。

すなわち、この図からもわかるように本発明に おいて電波吸収体 5 を配設することで、従来各々 の周波数特性の各所で生じていたディップが除去 は、別定時に生ずる不要結合をなくす。

[湿燥侧]

第1図は本発明による測定装置の一実施例を示す図である。

なお、従来の測定装置と同一の構成要素には同一番号を付しては明する。

この実施例による測定装置は、測定時にICIとIC取付台2との間に電波吸収体5を配設した快、プローブ3をICIの各信号端子に接触させ、一対で構成されるプローブ3の一方(入力プローブ)3Aから信号を供給し、他方(出力プローブ)3Bから信号を取出してICIの高周被特性測定(挿入損失、定在被等の各種特性測定)を行い性能を評価している。

調定装置は図示しない吸引機構によってウェーハ状のICIをエア吸引して位置決め保持するIC取付台2と、このIC取付台2の上部に設けられ、ICIの表面に接触して準通を図るプローブ3を備えた固定金具4とを有し、ICIとIC取付台2との間に電波吸収体5が配設されてたもの

でき、フラットな特性を得ることができる。従って、IC1の高周被特性を正確に測定して性能の評価を行うことができる。

【発明の効果】

以上設明したように本免明による高周波特性測定を置によれば、地波吸収体をIC取付台とICとの間に配設したので、従来のような不要結合がなくなり、ICの高周波特性を正確に測定して評価することができる。

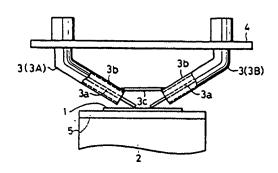
4、図面の簡単な説明

部 1 図は木発明による 4 定装置の一実施例を示す図、 第 2 図は木発明による 4 は定装置と 従来の 4 による 4 は 失 特性を示す図、 3 図は本発明による 4 に 定 装置と 従来の 4 に まる 4 の 周被 数 特性 ・ 定 在 被 特性 を 示す 図、 第 4 図は 従来の 4 1 定 装置 の 一例を 示す 図 で ある。

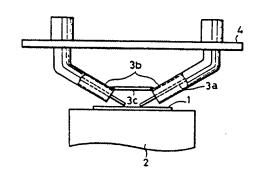
1 … I C . 2 … I C 取付台、 3 … 検出子 (プローブ)、 4 … 固定金具、 5 … 電波吸収体。

特 許 川 顕 人 アンリツ株式会社

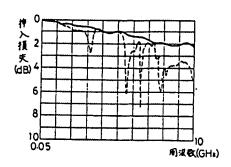
第 1 図



第 4 🖾



第 2 図



第 3 図

